



РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
на 2026/2027 навчальний рік, прийому здобувачів 2025 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ Проректор з навчальної роботи " " 2026 р.	Спеціальність	G1 Хімічні технології та інженерія	Факультет/ННІ	Хіміко-технологічний факультет
	Освітня програма	Хімічні технології та інженерія	Форма здобуття вищої освіти	Очна (денна)
	Освітній ступінь	магістра	Строк навчання	1 рік 9 місяців
	Випускова кафедра	Кафедра хімічної технології кераміки та скла	Кваліфікація	Магістр з хімічних технологій та інженерії

№ п/п	Освітні компоненти (навчальні дисц., курс. пр.(роб.), практи., кваліф. роб.)	Кафедра	К-ть здобув.		Обсяг дисциплін		Аудиторні години								СРС	Контрольні заходи								Розподіл аудиторних годин на тиждень за курсами і семестрами																	
			Бюджет	Контракт	Кред ECTS	Години	Всього	Лекції		Практ. (комп. прк)		Лабор		Інд. зан.		Екзамени	Заліки	МКР	Курсові роботи	Курсові проекти	РГР,РР,ГР	ДКР	Реф.	2 курс				3 семестр				4 семестр									
								ХМ-51мн (Б: 1, К: 0);																15 тижнів				0 тижнів													
								у т.ч.				Всього	у т.ч.																												
								Лекц	Практ	Лаб	Всього		Лекц											Практ	Лаб																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32										
1. НОРМАТИВНІ освітні компоненти																																									
Цикл загальної підготовки																																									
1	Практичний курс іноземної мови для наукової комунікації. Частина 2	АМТС1	1	0	2.0	60	30	-	-	30	-	-	-	0	30		3	3							2		2														
2	Педагогічна майстерність	пп	1	0	2.0	60	30	16	-	14	-	-	-	0	30		3	3							2	1.07	0.93														
Разом нормативних ОК циклу загальної підготовки					4	120	60	16	0	44	0	0	0	0	60	0	2	2	0	0	0	0	0	0	4	1.07	2.93	0	0	0	0	0									
Цикл професійної підготовки																																									
3	Передові композитні матеріали та супергідрофобні поверхні	ХТКМ	1	0	5.0	150	60	30	-	30	-	-	-	0	90	3		3			3				4	2	2														
4	Моніторинг навколишнього повітряного середовища найновішими сенсорними системами	ТЕХВ	1	0	6.0	180	60	16	-	16	-	28	-	0	120	3		3			3				4	1.07	1.07	1.87													
5	Хімічні технології нульового забруднення	ТНРВ та ЗХТ	1	0	6.0	180	58	16	-	-	-	42	-	0	122	3		3							3.87	1.07		2.8													
6	Хімічні технології нульового забруднення. Курсова робота	ТНРВ та ЗХТ	1	0	1.0	30	14	-	-	14	-	-	-	0	16		3		3						0.93		0.93														
Дослідницький (науковий) компонент																																									
7	Науково-дослідна практика [†]	ХТКС	1	0	14.0	420	0	-	-	-	-	-	-	0	420		4																								
8	Виконання магістерської дисертації	ХТКС	1	0	16.0	480	0	-	-	-	-	-	-	0	480																										
Разом нормативних ОК циклу професійної підготовки					48	1440	192	62	0	60	0	70	0	0	1248	3	2	3	1	0	2	0	0	12.8	4.14	4	4.67	0	0	0	0	0									
ВСЬОГО НОРМАТИВНИХ					52	1560	252	78	0	104	0	70	0	0	1308	3	4	5	1	0	2	0	0	16.8	5.21	6.93	4.67	0	0	0	0	0									
2. ВИБІРКОВІ освітні компоненти																																									
Вибіркові освітні компоненти з міжфакультетського/факультетського/кафедрального Ф-каталогів																																									
9	Інформаційне забезпечення наукових досліджень [†]	ХТКС	1	0	4.0	120	30	16	-	14	-	-	-	0	90		3	3			3				2	1.07	0.93														
10	Сучасні проблеми силікатного матеріалознавства	ХТКС	1	0	4.0	120	30	16	-	-	-	14	-	0	90		3	3			3				2	1.07		0.93													
Разом вибірових ОК циклу професійної підготовки					8	240	60	32	0	0	0	28	0	0	180	0	2	2	0	0	2	0	0	4	2.14	0	1.86	0	0	0	0	0									
ВСЬОГО ВИБІРКОВИХ					8	240	60	32	0	0	0	28	0	0	180	0	2	2	0	0	2	0	0	4	2.14	0	1.86	0	0	0	0	0									
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ:					60	1800	312	110	0	104	0	98	0	0	1488	3	6	7	1	0	4	0	0	20.8	7.35	6.93	6.53	0	0	0	0	0									
[†] Опанування освітнього компонента здійснюється на підприємстві [‡] Виконано перерозподіл аудиторних годин Реєстраційний номер РНП: 16786										Кількість		Кількість екзаменів				3				3																					
												Кількість заліків				6								5				1													
												МКР				7								7																	
												Курсових робіт				1								1																	
												Курсових проектів				0																									
												РГР, РР, ГР				4								4																	
												ДКР				0																									
												Рефератів				0																									

ПРАКТИКА			
Назва практики	Термін проведення	Тижні	Семестр
Науково-дослідна практика	2027-01-25 - 2027-03-31	8	4

РОЗПОДІЛ ГОДИН ПО ПІДГОТОВЦІ ТА ЗАХИСТУ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ (РОБОТИ)					
Вид роботи	Норма в годинах на 1 здобувача	Кафедра	Кількість здобувачів		Всього годин
			Б	К	
Керівництво	33	ХТКС	1	0	33
Консультації	1	ХТКС	1	0	1
Рецензування	4	ХТКМ	1	0	4
ЕК	2	ХТКС	1	0	2
Всього годин	40		Всього годин		40

АТЕСТАЦІЯ	
Форма випускної атестації	Термін проведення
Захист кваліфікаційної роботи	2027-05-24 - 2027-05-31

Завідувач кафедри ХТКС

(підпис)

Вікторія ТОБІЛКО

Декан факультету (директор інституту)

(підпис)

Ольга ЛІНЮЧЕВА

Примітка: РНП є частиною навчального плану і формується на основі аналізу сукупності індивідуальних навчальних планів здобувачів вищої освіти на поточний навчальний рік;